

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称“公司”）董事会于2020年4月28日收到公司董事Lip-Bu Tan（陈立武）先生提交的书面辞职报告。Lip-Bu Tan（陈立武）先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，Lip-Bu Tan（陈立武）先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，Lip-Bu Tan（陈立武）先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响，Lip-Bu Tan（陈立武）先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，Lip-Bu Tan（陈立武）先生未持有公司股份，在本届董事会任期内，Lip-Bu Tan（陈立武）先生承诺按照董事、监事和高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定。

Lip-Bu Tan（陈立武）先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了极为重要的积极作用，公司对Lip-Bu Tan（陈立武）先生在任职期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审议通过提名Hing Wong（黄庆）先生担任公司董事，任期与公司第一届董事会任期一致。

2020年4月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名Hing Wong（黄庆）先生为公司董事候选人的议案》，同意公司董事会提名委员

会提名 Hing Wong（黄庆）先生担任公司董事。

公司独立董事发表了同意的独立意见，同意关于选举公司董事的事项，本事项须提交股东大会审议。

Hing Wong（黄庆）先生的简历见附件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2020年4月29日



附件：Hing Wong (黄庆) 先生简历

Hing Wong (黄庆) 先生，1962 年生，美国国籍，曾在中国四川大学就读物理学专业，后于美国加州大学伯克利分校获得物理学学士学位和电气工程硕士、博士学位。

Hing Wong (黄庆) 先生于 1990 年 1 月至 1997 年 6 月担任美国 IBM 公司技术开发工程师，1997 年 7 月至 1997 年 12 月担任美国 Chromatic Research 公司工程师，1997 年 12 月至 2003 年 5 月担任美国 Silicon Access 公司研发部门主管、亚洲商务副总经理，2004 年 5 月至 2005 年 4 月担任美国 Silicon Federation 投资公司高级顾问，2005 年 5 月至今，担任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理。

Hing Wong (黄庆) 先生专注于在中国的半导体、电子设备等领域的投资，曾推动完成多项半导体行业公司的投资。Hing Wong (黄庆) 先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。